⑩日本国特許庁(JP)

10 特許出顧公開

# 砂公開特許公報(A)

昭60 - 177446

@Int\_Cl\_4

識別記号

庁内整理番号

母公開 昭和60年(1985)9月11日

G 11 B B 41 M G 11 C 13/04

A -8421-5D 7447-2H 7341-5B

審査請求 有 発明の数 2 (全6頁)

❷発明の名称

光ディスク記録媒体

②特 関 昭59-31458

20世 2月 昭59(1984)2月23日

砂発 明 者 舩·越

宜 博

茨城県那珂郡東海村大字白方字白根162番地 日本電信電

話公社茨城電気通信研究所內

**①出・願** 日本電信電話株式会社 東京都千代田区内幸町1丁目1番6号

70代 理 人 弁理士 光石 士郎 外1名

工発明の名称

光ディスク記録鉄体

2.特許請求の範囲

(1) 一般式

 $(In_{1-X}Sb_X)_{1-Y}M_Y$ 

で表わされる組成の合金膜を配録層に有する ととを特徴とする光ディスク配鉄媒体。ただ し一般式におけるX、Yはそれぞれ

5 5 重量 5 S X S 8 0 食量 5、

0 重量多≤Y≤20 重量多

であり、MはAu、(Ag) Cu、Pd、Pt、AL、 Si (Ge), Ga, Sn, Te, Se \$ 1 U Bio 5 ちから遊んだ少くとも一種を裂わす。

(2) 一般式

(InixSbx); -YMY

で表わされる組成の合金膜を配像層に有し、 さらに配映局上面にTeOz、VzOz、VzOs、 TiOz、SiOz などの版化物又はMgFz、CoFz、 A4Ps などの形化物のうちから選んだ少くと

. 一種を保護膜として積層したことを特徴と する光ディスク記録媒体。ただし、一般式に おけるX、Yはそれぞれ

5 5 度量 \$ 5 X 5 8 0 重量 \$ 5

0 重量 \$ ≤ Y ≤ 2 0 直量 \$ .

であり、MはAu、Ag、Cu、Pd、Pt、AC、 Si, Ge, Ga, Sn, Te, Se > I U Bi O りちから選んだ少くとも一根を殺わす。

3. 発明の詳細な説明

く技術分野>

本発明は書き換え可能な、新規な書き込み。 再生用光ディスク配録媒体に関する。

く従来技術>

光ティスクは、当初情報に応じて基根上に形 **成した凹凸状ピット列を配録階とし、ピット列** を光学的にピックアップして情報を再生するも のであつた。しかし、固体の相転移を利用した 配録方式が開発されるに至り、単に再生するだ けでなく、情報の各を込みおよびその丹生の斑 者をレーザ先で行い、1ピツトを約2μ角に警

## 特開昭 60-177446(2)

き込むことができ、現在の高密度磁気デイスクと比較しても1桁以上高い記録密度を実現できるようになつた。また、磁気デイスクと異なり、情報を非疑触で書き込み、再生および高速ランダムアクセスできるため、デイスクの距離面を劣化させるおそれがない。また、容易に配験面を閉動して保護する物造にすることができるなどの利点をもつている。

配録情報の保存性の点で離があつた。他万、TeOx (ただし、0 くx く2。)は、非晶質相の安定化のために、Sn、Ge 等の不純物を加え、結晶化温度をコントロールすると共に、活性化エネルギの増大により安定化させていた。しかし、TeOx は破素酸のコントロールが離かしく、また異種元素が加を行うため、製造の利性に乏しい欠点があつた。さらに、これらの材料は密融状態において、部気圧が高く、からの材料はの配砂媒体として使用するときは、書き込み、再生、書き着をに材料が派散し、繰り返し使用上欠点があつた。

本発明者は、従来の光ディスク配録媒体における上述の事情に鑑み、光ディスク配録媒体について研究を重ねた結果、(In<sub>1-x</sub>Sb<sub>x</sub>)<sub>1-y</sub> M<sub>y</sub> 系合金(ただし、M<sub>y</sub> は Au、 Ag、 Cu、 Pd、 Pt、 AL、 Si、 Ge、 Ga、 Sn、 Te、 Se および Bi の うちから遊んだ少くとも一種。)は、溶験状態 <del>に触点 6-0-0 で 6-7-0 で生態。)</del>から第風まで 10<sup>6</sup> で/ sec以上の冷却速度で急冷す

ると数安定相(以下、「×相」という。)になるが、徐命するときは、InSb とSb の温相(平衡相)に転移し、しかも×相にあるとはなるだけでなく、×相自体の安定性が高いことを知った。しかも、×相にある(In<sub>1-x</sub>Sb<sub>x</sub>)<sub>1-yMy</sub> み合金は相に転移させることができ、かき込んだ何報を消去し、再替き込み(むき替え)が容易であることを発見し、本発明を完成するととができた。

#### く発明の目的>

すなわち、本発明は情報の好き込み、その再生、消去が容易であると共に、 比較状態の相続性が高く、 しかも繰り返し書き込み、再生および消去が可能な光ディスク配数媒体を提供することを目的とする。

#### く発明の構成>

上記目的を達成するための本発明の光ディスク記録媒体は、一般式

(In<sub>1-X</sub>Sb<sub>X</sub>)<sub>1-Y</sub>M<sub>Y</sub> で扱わされる組成の合金製を記鉄層に有することを特徴とするものである。ただし、上記一般 文化わける X、 Y はそれぞれ

#### 5 5 直量 5 S X < 8 0 阻量 5

0 直載 5 ≦ Y ≦ 2 0 直 減 5 であり、M は Au 、 Ag 、 Cu 、 Pd 、 Pt 、 AL 、 Si 、 Ge 、 Ga 、 Sn 、 Te 、 Se および Bi のう ちから選んだ少くとも 1 髄を扱わす。

#### また、一般式

(In<sub>1-X</sub>Sb<sub>X</sub>)<sub>1-Y</sub>M<sub>Y</sub>
で扱わされる組成の合金額を記録階に有し、さらに記録階上面にTeO<sub>1</sub>、V<sub>2</sub>O<sub>3</sub>、V<sub>2</sub>O<sub>6</sub>、TiO<sub>2</sub>、SiO<sub>2</sub> などの歌化物又はMgF<sub>2</sub>、CeF<sub>3</sub>、A4F<sub>2</sub>などの非化物のりちから選んだ少くとも一種を保護器として根暦したことをも特徴とするものである。ただし、一般式におけるX、Yはそれぞれ

5 5 直 位 多 至 X 系 8 0 仮 近 多 、 0 直 量 多 至 Y ≤ 2 0 度 当 多

AB昭 60-177446 (3)

であり、MはAu、Ag、Cu、Pd、Pt、AL、Si、Ge、Ga、Sn、Te、Se およひBi のうちから選んだ少くとも一個を嵌わす。

上記一数式(In1-xSbx)1-xMy 系合金は、Sb の添加量が55 取量をより少なくなると開1 図に示す範囲 B のごとく混相を形成し、 \* 相( 第1 図に示す A の範囲の組成のもの。 )を形成しなくなり、 8 0 取量を整えると Sb の単一相。となり恐相を形成しなくなるため、 \* 相かよび混相間の相転移を利用した情報の得き込み、再生および書き替えができなくなる。

(In<sub>1-X</sub>Sb<sub>X</sub>)<sub>1-Y</sub> My 来合金において、 My の添加量Yが20重量多を越えたときも合金は x 相を形成しなくカリ、上述の場合と同じより に相転移による情報の普を込み、 再生および番き殺えができなくなる。さらに、 添加金属 M組 成対相転移温度との関係では第2 図に示すごとく、 Te 、 Se および Bi の 場合は 曲線 a 、 b 間に挟まれる範囲 I 内で、 これら金銭の 種類、組合せにより復々に変えることができ、 Au 、 Ag 、

Cu、 Pd かよび Pt の場合は曲級 e、 f に挟まれる範囲 I 内で変えることができ、 A4、 Si、 Ge、 Ga かよび Sn の場合は曲級 c かよび d で挟まれる範囲 I 内で変えることができる。 さらに、範囲 1、 I かよび II の相転移温度を示す各クループの金属の うち、 異種範囲に 属する金属の組合せを変えることによつて、 1 2 0~160 での範囲内にかいて適当な範囲に 転移温度をもつ合金を得ることができる。

上述の光ディスク記録媒体は、情報を書き込む場合は、記録階にイワーの高いレーザ光を照射して溶験させてから室弧に自然放冷させると、10<sup>6</sup> ℃/sec以上の冷却深度で急冷されて\*相に転移し、情報の書き込みができると共に、\*柏の媒体にイワーの小さいレーザ光を照射すると逸相へ相転移し情報は消去できるので、記録媒体に再書き込みが可能になる。

#### く実施例>

以下、本発明の代表的な実施例について説明 する。

#### 夹瓶例1

#### (a) 光ディスク 記録媒体の作製

In および Sb をそれぞれ 3 0 重量をおよび70 重量の割合で混合した素材を、石英るつぼ中 に入れ、高端波加熱炉中で 6 4 5 ℃に加熱器験 した後、炉内自然放冷して In<sub>0.3</sub>Sb<sub>0.7</sub>材料を得 ることができた。

次いて、第3図に示すように、ベルシャ1内 上部に径20cmのポリメテルアクリレート(以 下、「PMMA」という。)製円板2を支持器3 で保持すると共に、ベルシャ1内に、上 配 工 穏で得られた1nu,3Sbo.7 材料4を入れたシルコニア製るつぼ5、低子ビーム発生源6を配置し、排気要散7によりベルジャ1内を1×10<sup>-6</sup>~1×10<sup>-5</sup> Torrに排気し、電子ビーム発生源6からるつぼ5円のIna3Sbag 材料4に電子ビームを照射し、Ina3Sbag を蒸発させ円板2を 面にIngjSbag 合金版を無滑させ円板2を 面にIngjSbag 合金版を無滑させた。ついた ついた。 得られた PMM A円 板 2 ( 以下、「 飲料 Ma 1 」 という。 ) 上の In<sub>0.3</sub> Sb<sub>0.7</sub> 合金膜の膜厚を測 定したところ 2 5 0 Å であつた。

#### (b) 光ディスク配母媒体の性能

上述の工程によつて得られた飲料に1の In<sub>0.8</sub>Sb<sub>0.7</sub> 合金膜面を上に向け、第4図に示す 都き込み・再生装置によつて性能を測定した。

第4回に示す書き込み・再生装置において、 資き込み間は、情報入力原10、各き込み制御 装置11、GaAs 半導体レーザ12、集光レン ズ13、ミラー14からなつており、試料への 番き込み時のGaAs 半導体レーザの光出力は8 mW で行つた。

再生 倒は、 Ga As 半導体 レーザ 1 5、 銀光レンズ 1 6、 ビームスプリッタ 1 7、 トラ サキングミラー 1 8、 光検出器 1 9、 再生出力 側銀盤 2 0、 テレビモニタ 2 1 とからなつており、上述の Ga As 半導体レーザ 1 2 の先出力で 智 き込まれた配録を、 Ga As 半導体 レーザからの光出力を 0.8 mW にして、光検出器 1 9 に得られる

## 特爾昭 60-177446 (4)

丹生伯号を丹生製性 2 0 を介して搬送放対雑音 比(以下、「C/N 比」という。)を調べたと とろ559であつた。

さらに、上記C/N 比別足終了後、試料ML1の情報書き込み面を、出力4mWのGaAs 半導体レーザ光で走査したところ、審き込み情報を 消去することができた。

#### 奥施例 2

蒸発液として Ino.45 Sbo.55 材料を用いた他は実施例1 と同様の方法でPMMA円板上に、250 A 厚の Ino.45 Sbo.55 合金 製を形成した試料を得た。 この試料地 2 について、実施例1 と同じ方法にしたがつて、C/N 比を 棚定したところその傾は55 がであつた。また、この試料地 2 に当き込まれた情報は、5 mW の G A A 8 半導体レーザ版(試料面を走査することによつて消去することができた。

#### 夹拖例3

蒸発源として、それぞれ (In<sub>0.45</sub>Sb<sub>0.55</sub>)<sub>0.9</sub>Au<sub>0.1</sub>、(In<sub>0.8</sub>Sb<sub>0.7</sub>)<sub>0.9</sub>Au<sub>0.1</sub>、(In<sub>0.2</sub>Sb<sub>0.8</sub>)<sub>0.8</sub>Au<sub>0.2</sub>、

 $(In_{0.45}Sb_{0.55})_{0.9}Au_{0.1}, (In_{0.3}Sb_{0.7})_{0.8}Ag_{0.2},$  $(In_{0.2}Sb_{0.8})_{0.8}Ag_{0.2}$ .  $(In_{0.46}Sb_{0.86})_{0.8}Cu_{0.2}$ .  $(In_{0.3}Sb_{0.7})_{0.8}Ag_{0.2}$ ,  $(In_{0.2}Sb_{0.8})_{0.8}Ag_{0.2}$ ,  $(I\hat{n}_{0.48}Sb_{0.55})_{0.8}Pd_{0.2}$ .  $(In_{0.3}Sb_{0.7})_{0.8}Pd_{0.2}$ .  $(In_{0.2}Sb_{0.8})_{0.8}Pd_{0.2}$ ,  $(In_{0.45}Sb_{0.55})_{0.9}Pt_{0.1}$ , (Ino.3Sbo.7)0.9Pto.1 . (Ino.2Sbo.8)0.9Pto.1 . (In<sub>0.45</sub>Sb<sub>0.55</sub>)<sub>0.9</sub>AL<sub>0.1</sub>, (In<sub>0.2</sub>Sb<sub>0.7</sub>)<sub>0.9</sub>AL<sub>0.1</sub>, (Ino.28bo.8)0.9ALo.1. (Ino.45Sbo.55)0.8Si al-(Ino.aSbo.7,)0.9Sio.1, (Ino.2Sbo.8)0.9Sio.1. ((In<sub>0.45</sub>Sb<sub>0.55</sub>)<sub>0.9</sub>Ge<sub>0.1</sub>) ((In<sub>0.3</sub>Sb<sub>0.7</sub>)<sub>0.9</sub>Ge<sub>0.1</sub>) (Ino.2Sbo.8)0.9Geo.1) (Ino.45Sbo.55)0.9Gao.1.  $(In_{0.8}Sb_{0.7})_{0.9}Ga_{0.1}, (In_{0.2}Sb_{0.8})_{0.9}Ga_{0.1},$  $(In_{0.45}Sb_{0.55})_{0.9}Sn_{0.1}, (In_{0.8}Sb_{0.7})_{0.9}Sn_{0.1},$ (Ino.2Sbo.8)0.9Sho.1. (Ino.45Sbo.55)0.9Teo.1.  $(In_{0.3}Sb_{0.7})_{0.9}Te_{0.1}$ .  $(In_{0.2}Sb_{0.8})_{0.9}Te_{0.1}$ . (Ing. 45 Sbg. 55)0.9 Big.1 (Ing. 3 Sbg.7)0.9 Big.1 . (Ino.2Sbo.8)o.9Bio.1を用いた以外は、実施例1 と向碌の合金農蒸潛方法⇒よびC/N 比測定方 法によりC/N 比を測足したととろ、いすれも その値は559であつた。

#### 奥施例4

実施例1、2、3によつて作製された各試料を、蒸燈深の材料4としてMgF。を用いた以外は第3図と同じ装置および方法によつて、各試料の合金膜上に保護膜としてMgF。の蒸潛膜を1,000Å~2,000Å度に被漕させ、第4図の装置によつてC/N 比を測定したところ、書き込みレーザ出力を10~13mWにし、消去時には5~8mWであり、配録再生には1~1.5mWを必要とすることが刊つた。

また、C/N 比は55ヵで、保護膜を被滑したいものと向じことが判つた。

また、本実施例の保護験はMgFa を使用した ものについて説明したが、他の弗化物 CeFa、 ALFa 又は TeOa、VaOa、VaOa、TiOa、SiOa などの酸化物験を保護際として形成させた場合 にも、同様の結果を得た。

上配狭施例において、PMMA 製円板上への $(In_{I-X}Sb_X)_{I-Y}M_Y$  合金の蒸滞膜は真空蒸滑法によつて被滑させる方法について説明したが、真

#### く発明の効果>

以上の説明から明らかなように、本発明による たディスク記録鉄体は、

① エムゲー Te 、Te Ox など 従来の光ディスク 配録 媒体の 相転移益度が 1 0 で ~ 6 0 でと 低 いため、 光ディスクの 使用時中の 温度上昇があっても 研 を 込み情報が 高いて しまうが、 本 発明の 光ディスク 配録 体 において は 1 2 0 で ~ 1 6 0 で たなって は じ め て \* 相、 偽 相 間 の 相 転 移 が 和 な に す き ない こしたがって、 か は ない ない す さ ない し し か も 、 光ディスク 配 録 体 体 の 使 用 状 況 に 合わせて、 用いる 配 数 似 体

## 特局昭60-177446(石)

の集材の超類、組み合せ割合を適当に選ぶことによつて相転移温度を120℃~160℃の励で自由に選択できる。

Ca A 8 半導体レーザ(他のレーザであつてもよい)の8~13 mW の光出力で情報の容を込みが可能であり、符られる再生信号のC/N 比は55 を提展であり、従来のTe、TeOx を使用した光ディスク配録媒体のC/N 比が60 が ひまであるのに比べて必ずしも高いとは云い得ないが、皆を込んだ情報の安定性が高く、繰り返し再生できる。

#### 4.図面の簡単な説明

第1図は本発明の光デイスク記録媒体の
In1-xSbx 合金の×相形成時の組成依存性と×
相から混相への相転移温度との関係を示す特性
図、第2図は(In1-xSbx)1-yMy 合金にかける×
相形成の組成依存性と×相から混相への相転移 温度との関係を示す特性図、第3図は実施例の 光ディスク記録媒体作製に使用する真空装置の 転略構成図、第4図は実施例の光ディスク記録 媒体の性能剤定に利用したなき込み・再生要監 の概略群成図である。

#### 圆面中、

- 1 … ベルシャ、
- 2 ··· PMMA基极、
- 4 … 蒸滑材料、
- 10…情報入力源、
- 12,15 ··· GaAs 半導体レーサ、
- 17…ビームスプリッグ、
- 19 … 光検出器、
- 20…再生出力制御發置、
- 21 ... テレビモニタ。

#### 特許出願人

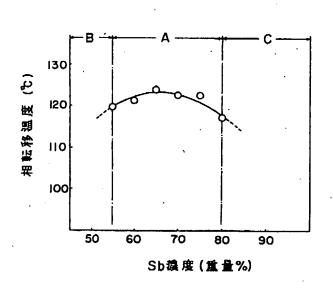
日本電信電話公社

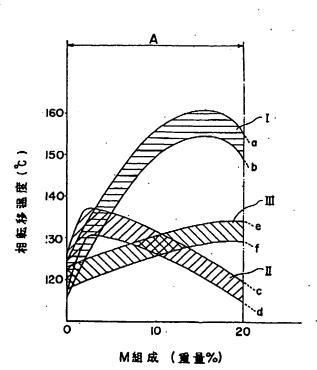
代 琤 人

弁理士 光 石 士 郎 他13

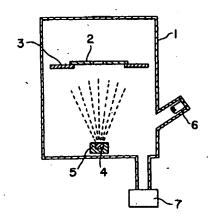
## 第 2 图

第 1 図

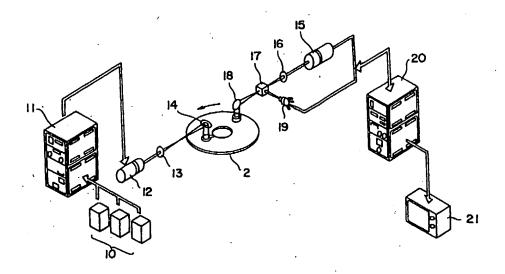




第 3 図



## 第 4 図



# This Page is Inserted by IFW Indexing and Scanning Operations and is not part of the Official Record

# **BEST AVAILABLE IMAGES**

Defective images within this document are accurate representations of the original documents submitted by the applicant.

Defects in the images include but are not limited to the items checked:

BLACK BORDERS

IMAGE CUT OFF AT TOP, BOTTOM OR SIDES

FADED TEXT OR DRAWING

BLURRED OR ILLEGIBLE TEXT OR DRAWING

SKEWED/SLANTED IMAGES

COLOR OR BLACK AND WHITE PHOTOGRAPHS

GRAY SCALE DOCUMENTS

LINES OR MARKS ON ORIGINAL DOCUMENT

REFERENCE(S) OR EXHIBIT(S) SUBMITTED ARE POOR QUALITY

# IMAGES ARE BEST AVAILABLE COPY.

☐ OTHER:

As rescanning these documents will not correct the image problems checked, please do not report these problems to the IFW Image Problem Mailbox.